

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
14. Mai 2009 (14.05.2009)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2009/059754 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
G01L 1/24 (2006.01) **G01L 5/16** (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2008/009318

(22) Internationales Anmeldedatum:
5. November 2008 (05.11.2008)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
07021502.5 5. November 2007 (05.11.2007) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN**
[DE/DE]; Arcisstrasse 21, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **MÜLLER, Mathias** [DE/DE]; Barer Strasse 38, 80333 München (DE).
HOFFMANN, Lars [DE/DE]; Fallmerayerstrasse 15,
80796 München (DE). **LAUTENSCHLAGER, Tobias**
[DE/DE]; Birkenstrasse 37, 82194 Gröbenzell (DE).
KOCH, Alexander, W. [DE/DE]; Oettingenstrasse 12,
80538 München (DE).

(74) Anwalt: **VOSSIUS & PARTNER**; Siebertstrasse 4,
81675 Munich (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: FORCE-MOMENT SENSOR

(54) Bezeichnung: KRAFT-MOMENTEN-SENSOR

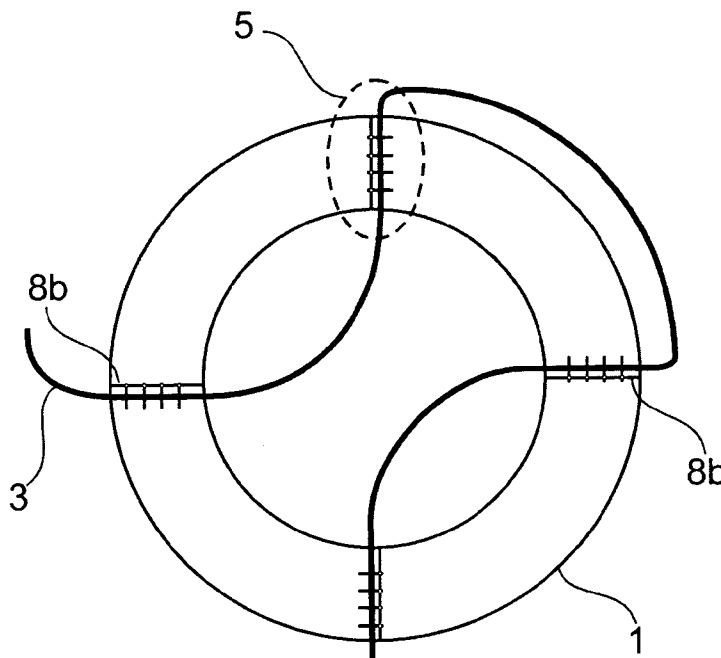


Fig.2

(57) Abstract: The invention relates to a force-moment sensor for measuring at least one force and/or a moment. Said force-moment sensor comprises a first part (1), a second part (2), and an intermediate optical fiber (3), at least one section of which is provided with a means (5) for sensing deformations and/or strains of the fiber (3) transverse to the longitudinal axis thereof. The invention further relates to a method for measuring forces and/or moments. In said method, a fiber (3) is provided that comprises at least one means (5) for sensing deformations and/or strains of the fiber (3) transverse to a longitudinal direction of the fiber (3) into which light is introduced. According to the method, a force and/or a moment then acts on the fiber (3), at least one component of the force and/or the moment acting perpendicular to the longitudinal axis of the fiber (3). The light reflected in the fiber (3) is then detected, and the detected spectrum is analyzed.

(57) Zusammenfassung: Die vorlie-

gende Erfindung stellt einen Kraft-Momenten-Sensor zum Messen von mindestens einer Kraft und/oder einem Moment bereit, der einen ersten Teil (1), einen zweiten Teil (2) und eine dazwischen angeordnete optische Faser (3) aufweist, die an mindestens einem Abschnitt ein Mittel (5) zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen der Faser (3) transversal zu deren Längsachse aufweist. Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Messen von Kräften und/oder Momenten. Demnach wird eine Faser (3) mit mindestens einem Mittel

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2009/059754 A1



DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,

TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

(5) zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen der Faser (3) transversal zu einer Längsachse der Faser (3) bereitgestellt, in die Licht eingeleitet wird. Entsprechend dem Verfahren wirkt dann eine Kraft und/oder eine Moment auf die Faser (3), wobei mindestens eine Komponente der Kraft und/oder des Moments senkrecht zur Längsachse der Faser (3) wirkt. Das in der Faser (3) reflektierte Licht wird dann detektiert und das detektierte Spektrum analysiert.

5

Kraft-Momenten-Sensor

Die Erfindung betrifft einen Kraft-Momenten-Sensor zum Messen von Kräften und/oder Momenten unter Verwendung einer optischen Faser sowie ein entsprechendes Verfahren zum Messen von Kräften und/oder Momenten.

10

Sensoren, die Kräfte bzw. Momente messen können, finden in den unterschiedlichsten technischen Gebieten Verwendung. Derlei Sensoren können üblicherweise an einer Einspannstelle sowohl die angreifende Kraft als auch das Moment in Betrag und Richtung erfassen. Dabei ist es zunehmend von Bedeutung, solche Sensoren möglichst klein und leicht dimensionieren zu können, um einen möglichst flexiblen Einsatz zu garantieren. In vielen Bereichen der Technik, insbesondere in der Bauteilüberwachung, Beanspruchungsanalyse, Robotik und Bionik, aber zum Beispiel auch in der Medizintechnik ist man sowohl auf präzise als auch miniaturisierte Sensoren angewiesen.

15

20

Typischerweise werden Kraftmomentensensoren durch mechanische Strukturen realisiert, die die angreifenden Kräfte und Momente in Dehnungen in der Struktur umsetzen, welche dann beispielsweise mittels sogenannter Dehnungsmessstreifen erfasst werden können. Solche Dehnungsmessstreifen bedienen sich dabei häufig des Effekts, dass der elektrische Widerstand von bestimmten Halbleitern oder Konstantanfolien von deren Dehnungszustand abhängt. Piezoelektrische und kapazitive Methoden werden auch verwendet.

25

Um dabei Kräfte und Momente in jeweils drei zueinander orthogonalen Richtungen messen zu können, bedarf es einer entsprechenden dreidimensionalen geometrischen Struktur. Eine bekannte Struktur ist zum Beispiel die sogenannte „Stewart platform“, wie sie als beispielhafte Ausführungsform in der DE 102 17 018 A1 unter Verwendung von Dehnungsmessstreifen beschrieben ist.

30

Darüber hinaus ist es bekannt, dass auch sogenannte Faser-Bragg-Gitter zur Dehnungsmessung eingesetzt werden können. Faser-Bragg-Gitter werden auch als optischer „Ersatz“ für Dehnungsmessstreifen bezeichnet. Hierzu wird Licht in eine optische Faser oder

35

Lichtleitfaser eingekoppelt, die an einer oder mehreren Stellen mit Faser-Bragg-Gittern versehen ist. Der optische Interferenz-Effekt innerhalb der optischen Faser wird üblicherweise dadurch erzielt, dass der Brechungsindex des Faserkerns im Bereich des Faser-Bragg-Gitters periodisch moduliert wird. Man macht sich leicht klar, dass eine Dehnung der Faser entlang der optischen Achse dazu führt, dass die Periode dieser Brechungsindexmodulation variiert wird. Folglich lässt sich aus dem Spektrum des reflektierten Lichts Aufschluss darüber gewinnen, wie stark die Faser an der Stelle des Faser-Bragg-Gitters gedehnt oder gestaucht ist. Ferner lassen sich auf einfache Weise mehrere Faser-Bragg-Gitter in eine optische Faser integrieren. Hierzu wird die (ungedehnte) Modulationsperiode der einzelnen Gitter vorzugsweise unterschiedlich gewählt. Dadurch lassen sich bestimmte Spektralbereiche entsprechenden Gittern und somit entsprechenden Positionen innerhalb des Faser, also des Sensors, zuordnen. Die Sensoren sind bzw. die Faser ist also vorzugsweise spektral codiert, so dass die Sensorsignale, also das an den einzelnen Gittern reflektierte Licht, sich nicht überschneiden. Somit können die Signale der einzelnen Gitter einfach voneinander getrennt und ausgewertet werden.

Die Verwendung von Faser-Bragg-Gittern in einem Multikomponenten-Kraftsensor ist zum Beispiel in A. Fernandez-Fernandez et al., „Multicomponent force sensor based on multiplexed fibre Bragg grating strain sensors“; Measurement Science and Technology **12**, 1-4 (2001) beschrieben.

Unabhängig von der Verwendung der entsprechenden mechanischen, elektrischen oder optischen Effekte ist es jedoch ein Problem herkömmlicher Sensoren, dass die beschriebene dreidimensionale Struktur etwa der „Stewart platform“ eine gewisse, schwer zu unterbietende Größe, insbesondere Höhe, voraussetzt. Insbesondere erfordert die bekannte Anbringung bzw. Verwendung der Dehnungssensoren, dass die Messrichtung wenigstens eines dieser Sensoren anteilmäßig in die Richtung jeder/s zu messenden Kraft/Moments zeigt, was eine nachteilige räumliche Ausdehnung des Sensors bedingt. Ferner sind bei bekannten Sensoren der Steifigkeit strukturiert Grenzen gesetzt. Zudem verlangt die Konstruktion derartiger Sensoren, beispielsweise einer „Stewart platform“, eine außergewöhnlich präzise Verarbeitung von Metallkomponenten. Das macht die Konstruktion und Produktion derlei Sensoren aufwendig und teuer.

Es ist demnach eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen verbesserten Kraft-Momenten-Sensor zum Messen von Kräften und/oder Momenten bereitzustellen, der die erwähnten Nachteile zumindest teilweise beseitigt bzw. minimiert. Diese Aufgabe wird durch einen Sensor mit den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche gelöst. In den abhängigen
5 Ansprüchen sind bevorzugte Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Sensors beschrieben.

Der vorliegenden Erfindung liegt demnach insbesondere der Gedanke zugrunde, sich zur Bestimmung der Kraft- und/oder Momenten-Komponenten mittels optischer Fasern die
10 Deformation bzw. Spannung der optischen Fasern entlang einer Transversalrichtung, d.h. senkrecht zur Faserachse, zu Nutze zu machen. Dadurch lassen sich beispielsweise Sensorkomponenten in einer Ebene im wesentlichen flächig anordnen, wodurch unter anderem die Maße des Sensors in einer Dimension und/oder seine Steifigkeit deutlich verringert werden können.

15 Die vorliegende Erfindung stellt einen Kraft-Momenten-Sensor zum Messen von mindestens einer Kraft und/oder einem Moment bereit, der einen ersten Teil, einen zweiten Teil und eine dazwischen angeordnete optische Faser aufweist, die an mindestens einem Abschnitt ein Mittel zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen der Faser transversal zu deren
20 Längsachse aufweist.

Bevorzugt ist das Mittel zur Erfassung von Deformationen der optischen Faser dazu geeignet, aufeinander orthogonale Kräfte und/oder Momente bzw. deren Komponenten transversal zur Längsachse der Faser unabhängig voneinander zu messen. Dafür eignet sich zum Beispiel ein
25 Faser-Bragg-Gitter, bei dem ein optischer Interferenz-Effekt innerhalb der optischen Faser dadurch erzielt wird, dass der Brechungsindex des Faserkerns bei der Herstellung periodisch moduliert wird. Die Periode dieser Modulation kann nicht nur, wie eingangs beschrieben, durch Strecken oder Stauchen der Faser entlang ihrer optischen Achse bzw. Länge variiert werden, sondern auch durch transversale Deformationen, d.h. senkrecht zur Längsachse,
30 manipuliert werden. Allerdings wird im Falle transversaler Dehnungen die Periode in erster Linie dadurch verändert, dass diese Dehnung eine Veränderung des Brechungsindex zur Folge hat, wobei die räumliche Periode vorzugsweise nicht verändert wird. Die Brechzahl wird durch transversale Dehnungen beeinflusst und erzeugt dann eine Polarisationsabhängigkeit.

Solche transversalen Deformationen können Kompression, Scherung, Dehnung, Stauchung oder dergleichen sein. Man spricht auch allgemein von Dehnungen und Gleitungen. Außerdem können Spannungen ebenfalls einen Einfluss auf die optischen Eigenschaften, z.B. auf den Brechungsindex, haben, was ebenfalls eine Variation der Modulationsperiode bewirkt. Demzufolge lässt sich beispielsweise mittels einer Spektralanalyse des reflektierten Lichtes auf den Deformations- bzw. Spannungszustand der Faser in dem entsprechenden Abschnitt rückschließen.

Die Deformations- bzw. Dehnungsmessung beruht vorzugsweise zum einen auf der Änderung der Periode an dem Abschnitt, beispielsweise des Faser-Bragg-Gitters, das man sich wie ein Kristallgitter entlang der Faserachse vorstellen kann. Dehnt sich die Faser, so dehnt sich auch das Gitter. Die Wellenlänge des zurückgeworfenen Lichtes ändert sich als eine Funktion des Gitterabstandes. Ein zweiter bevorzugter Effekt ist die Änderung des Brechungsindex des Materials, aus dem die Faser hergestellt ist. Dehnt man es, so ändert sich die Brechzahl bzw. der Brechungsindex, somit die Wellenlänge im Material und dadurch die „optische Periode“ des Gitters.

Belastet man ein Faser-Bragg-Gitter mit einer Dehnung, die transversal zur Faserachse ist, so ändert sich die Gitterperiode vorzugsweise nur durch die Querdehnung des Materials. Zudem tritt eine Änderung der Brechzahl auf. Da die Brechzahl, die das Licht erfährt, beispielsweise auch noch abhängig von der Richtung der Polarisierung des Lichtes ist, lässt sich vorzugsweise über die Auswertung der Polarisierung des Lichtes zusammen mit dem Spektrum auf die Dehnungsrichtung und deren Größe schließen.

Vorzugsweise wird eine Lichtleitfaser mit eingeschriebenen Faser-Bragg-Gittern als Dehnungssensoren verwendet. Dabei werden die Faser-Bragg-Gitter jedoch vorzugsweise nicht, wie üblich, entlang der Achse der Faser belastet, was beim Einsatz als herkömmlicher Dehnungssensor der Fall ist, sondern die Dehnung wird vorzugsweise quer zu Faserachse bestimmt. Zudem wird vorzugsweise nicht nur die transversale Dehnung in eine Richtung bestimmt, sondern durch Auswerten der Polarisierung des Lichtes, das vom Faser-Bragg-Gitter zurückgeworfen wird, erfolgt vorzugsweise auch eine Bestimmung der Richtung der transversalen Dehnungskomponenten.

Hiermit kann insbesondere vermieden werden, dass die Sensorachse auch in die jeweiligen Kraftachsen gerichtet werden muss. Somit kann die minimale Höhe der bisherigen Kraft-Momenten-Sensor-Konstruktionen unterschritten werden. Durch diese Art von Aufbau wird zudem die Steifigkeit des Sensors erhöht.

5

Vorzugsweise wird zur besseren Unterscheidung der beiden Polarisationsrichtungen eine polarisationserhaltende Faser mit Faser-Bragg-Gittern eingesetzt. Sie dient vorzugsweise lediglich dazu, die Polarisation des Lichtes bis zur Sensorstelle und zurück zu kontrollieren.

- 10 Um eine geeignete Übertragung der Kräfte bzw. Momente, die auf den Sensor wirken, auf die optische Faser zu gewährleisten, ist der Abschnitt, der das Mittel zur Erfassung von Deformationen aufweist, mit dem ersten und zweiten Teil mechanisch derart verbunden, dass auf den ersten und/oder zweiten Teil des Sensors wirkende Kräfte oder Momente in dem Abschnitt der Faser zu messbaren Deformationen transversal zur Längsachse der Faser
- 15 führen. Beispielsweise kann die optische Faser an diesem Abschnitt mit dem ersten und zweiten Teil verklebt sein. Es sind auch andere Befestigungsverfahren bzw. -mittel möglich, wobei es aber vorteilhaft ist, wenn die Befestigung eine Übertragung von Druck- und Zugkräften in gleicher Weise ermöglicht.
- 20 Um die zu messenden Kräfte und/oder Momente in Spannungen in der Faser umzusetzen, ist eine Anbringung bzw. Anordnung bevorzugt, die bedingt, dass zwei senkrecht aufeinander stehende Kräfte zu zwei unterschiedlichen Dehnungen bzw. Spannungen in der Faser führen.

- In einer bevorzugten Ausführungsform weist die optische Faser an mindestens einem
- 25 weiteren Abschnitt, besonders bevorzugt an zwei weiteren Abschnitten, (je) ein weiteres Mittel zur Erfassung von Deformation(en) und/oder Spannung(en) der Faser transversal zu deren Längsachse auf. Dadurch wird insbesondere die Messung von Kraft- bzw. Momentkomponenten in mehreren Raumrichtungen ermöglicht. Dafür ist es notwendig, dass mindestens zwei der Faser-Abschnitte so angeordnet sind, dass deren Längsachsen einen
- 30 Winkel einschließen. Dabei ist ein großer Winkel für eine hinreichende Auflösung bevorzugt. Beispielsweise sind Winkel von mindestens 45° , bevorzugt von etwa 60° und besonders bevorzugt von etwa 90° , vorgesehen. Bevorzugt liegen die Längsachsen der Abschnitte in einer Ebene.

Optional umfasst der Sensor ferner eine Lichtquelle und einen geeigneten optischen Detektor. Bevorzugt emittiert die Lichtquelle einen größeren Spektralbereich, insbesondere weißes Licht. Hierfür können beispielsweise Leuchtdioden, Superlumineszenzdioden oder verstimmbare Laser verwendet werden. Der Detektor ist vorzugsweise geeignet, eine
5 Spektralanalyse durchzuführen, d.h. die Intensität unterschiedlicher Wellenlängen zu detektieren. Beispielsweise sind Spektrometer oder Fabry-Perot Interferometer geeignet.

Werden mehrere Abschnitte mit Mitteln zur Erfassung von Deformationen innerhalb derselben Faser bereitgestellt, ist es vorteilhaft, die einzelnen Mittel so auszulegen, dass sie
10 im nichtdeformierten bzw. Ausgangs- oder ursprünglichen Zustand bereits Signale unterschiedlicher Signatur erzeugen, zum Beispiel, indem unterschiedliche Wellenlängenbereiche reflektiert werden. Dann ist es möglich, das aus einer Faser stammende und von einem Detektor detektierte Licht entsprechend seiner Signatur den einzelnen Mess-
Abschnitten innerhalb der Faser zuzuordnen. Beispielsweise könnte ein erster Abschnitt Licht
15 im blauen Wellenlängenbereich und ein zweiter Abschnitt Licht im grünen Wellenlängenbereich reflektieren. Deformationen im ersten Bereich führten dann zu Signalvariationen im blauen Licht, Deformationen im zweiten Bereich zu Variationen im grünen Licht.

Es ist ferner bevorzugt, dass der erste und/oder zweite Teil des Sensors im Bereich des/der
20 Abschnitte(s), der/die das/die Mittel zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen aufweist, (vorzugsweise jeweils) eine Querdehnungsstruktur aufweist, die dazu geeignet ist, dass auf den ersten und/oder zweiten Teil des Sensors wirkende Kräfte und/oder Momente in dem Abschnitt der Faser zu messbaren Deformationen transversal zur Längsachse der Faser
25 führen. Diese Querdehnungsstruktur weist dabei bevorzugt einen Versatz auf. Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn die Querdehnungsstrukturen auf alternierenden Seiten der Abschnitte angebracht sind und/oder eine alternierende Symmetrie aufweisen.

Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Messen von Kräften und/oder
30 Momenten. Demnach wird eine Faser mit mindestens einem Mittel zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen der Faser transversal zu einer Längsachse der Faser bereitgestellt, in die Licht eingeleitet wird. Entsprechend dem Verfahren wirkt dann eine Kraft und/oder eine Moment auf die Faser, wobei mindestens eine Komponente der Kraft und/oder des Moments senkrecht zur Längsachse der Faser wirkt. Das in der Faser reflektierte

Licht wird dann detektiert und das detektierte Spektrum analysiert. Vorzugsweise weist in dem Verfahren das Mittel zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen der Faser ein Faser-Bragg-Gitter auf.

- 5 Das Verfahren ist bevorzugt dazu geeignet, dass aufeinander orthogonale Kräfte oder Momente transversal zur Längsachse der Faser unabhängig voneinander gemessen werden können.

- 10 Ferner können in einer bevorzugten Ausführungsform des Verfahrens durch Anordnen mehrerer Mittel zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen in einer Ebene drei im Wesentlichen senkrecht aufeinander stehende Kraft- und/oder Momentkomponenten gemessen werden.

- 15 Nachfolgend werden bevorzugte Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Sensors anhand der Figuren näher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 einen Schnitt durch einen Teil einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Sensors;

- 20 Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf einen Teil eines bevorzugten erfindungsgemäßen Sensors mit einer optischen Faser und vier Mitteln;

Fig. 3 eine schematische Draufsicht auf einen Teil eines weiteren bevorzugten erfindungsgemäßen Sensors mit einer optischen Faser und vier Mitteln;

25

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht des in Fig. 3 dargestellten Teils;

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht eines erfindungsgemäßen Sensors, die einen ersten und zweiten Teil sowie eine optische Faser des Sensors zeigt;

30

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht eines ersten Teils einer alternativen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Sensors;

Fig. 7 eine Seitenansicht des ersten Teils aus Fig. 6 zusammen mit dem korrespondierenden zweiten Teil; und

Fig. 8 eine Detailansicht des ersten Teils aus Fig. 6.

5

In Fig. 1 ist ein schematischer Schnitt durch einen Teil einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Sensors dargestellt. Eine optische Faser 3 mit einem Faserkern 4 ist zwischen einen ersten und zweiten Teil bzw. Trägerteil 1 und 2 aufweisend ein Trägermaterial eines erfindungsgemäßen Sensors angeordnet und vorzugsweise zwischen diesen eingebettet. Offensichtliche Anforderungen an das Trägermaterial sind Robustheit, mechanische Steifigkeit und leichte Bearbeitbarkeit. Vorteilhaft wäre demnach eine Fertigung zum Beispiel aus einem Metall oder einer Metall-Legierung oder einem Hartkunststoff. Bevorzugt sind Messing, Stahl oder Keramik.

10

15

Bevorzugt ist die Faser 3 dabei mittels einer Befestigung 7 mechanisch mit den beiden Teilen 1 und 2 des Sensors verbunden. Die Befestigung 7 kann beispielsweise darin bestehen, dass die Faser 3 in eine entsprechende Vertiefung oder Nut innerhalb der Teile 1 und 2 eingegossen wird. Vorteilhaft ist in diesem Zusammenhang auch die Verwendung eines geeigneten Klebstoffs, z.B. von Epoxy-Harzen. Da insbesondere ein hoher E-Modul erforderlich ist, eignet sich beispielsweise auch Lötzinn oder ähnliche Lote, deren E-Modul typischerweise rund zehnmal so groß ist, wie das entsprechender Klebstoffe. Die Befestigung 7 kann aber auch ein elastisches Material aufweisen, so dass die optische Faser 3 zwischen den beiden Teilen 1 und 2 eingespannt bzw. eingepresst werden kann. Vorzugsweise wird eine dünne Bohrung als Führung für die Lichtleitfaser verwendet.

20

25

Die Erfindung beruht unter anderem auf der Idee, dass Querspannungen in Transversalrichtung, d.h. im Falle der Fig. 1 in Richtung x- und y-Achse, gemessen und vorzugsweise voneinander unterschieden werden können. Hierzu kann es von Vorteil sein, zusätzlich zu der beschriebenen Einbettung der Faser 3 eine geeignete Struktur und/oder Anordnung der (Träger-) Teile 1, 2 vorzusehen. So weist beispielsweise in der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform ein Spalt 6 zwischen erstem und zweitem Teil an der Position der Faser 3 einen Versatz auf. Dieser ist geeignet, die wirkenden Kräfte gezielt in die Faser 3 einzuleiten und so in bestimmte bzw. erwünschte Spannungsmuster innerhalb der Faser umzusetzen. Durch eine geeignete Positionierung und/oder Form des/r Spaltes/n 6 kann dabei insbesondere sichergestellt werden, dass Kräfte entlang der x- bzw. y-Achse (wie in Fig. 1

30

35

dargestellt) zu voneinander unterscheidbaren Spannungen bzw. Verformungen der Faser 3 führen. Durch die in Fig. 1 dargestellt Stufenstruktur werden transversale Dehnungen, so wie Gleitungen in die Faser eingekoppelt. So erzeugt eine Kraft in y-Richtung eine Stauchung der Faser in y-Richtung, durch die Querkontraktion jedoch eine Streckung in x-Richtung. Das gleiche gilt analog für eine Kraft in x-Richtung. Da über die Auswertung der Polarisierung der transversale Dehnungszustand im Faserkern rekonstruiert werden kann, kann auch die transversale Krafrichtung und deren Betrag ermittelt werden. Durch Kombination mehrerer derartiger Strukturen lassen sich zudem eine weitere Krafrichtung bzw. Momente bestimmen. Alternativ ist eine integrierte optische Bauweise des Sensors bevorzugt. Hierzu wird der Wellenleiter direkt auf ein Substrat aufgebracht. Die Krafeinleitung wird dann über Gleitungen bzw. Schubspannungen zurückgerechnet. Die Wellenleiterführung entspricht dabei vorzugsweise der in Fig. 2 dargestellten. Es kann dann auf die Kantenstruktur verzichtet werden. Die eingeleiteten Dehnungen sind dann wie erwähnt zum Teil Gleitungen, die optisch auch ausgewertet werden.

Alternativ und/oder zusätzlich ist die in Fig. 1 gezeigte Querdehnungsstruktur, d.h. eine Struktur die geeignet ist, die wirkenden Kräfte gezielt in die Faser 3 einzuleiten und so in bestimmte bzw. erwünschte messbare Spannungsmuster innerhalb der Faser umzusetzen, vorzugsweise so ausgebildet, dass der erste Teil 1 und der zweite Teil 2 des Sensors jeweils eine oder mehrere Kante(n) bzw. Absätze 8a, 8b aufweisen. Die beiden Teile 1 und 2 werden dann, wie in Fig. 1 angedeutet, so aneinander angeordnet oder miteinander verbunden, dass im wesentlichen zwei einander entsprechende Kanten 8a und 8b einen Raum bzw. Hohlraum zur Aufnahme der Faser 3 schaffen. Bevorzugt sind dabei die beiden Teile 1 und 2 so angeordnet, dass zumindest teilweise ein kontaktfreier Bereich 6 entsteht. Aufgrund der Anordnung der beiden Kanten 8a und 8b weist dieser kontaktfreie Bereich vorzugsweise einen Versatz bzw. eine Stufe auf. Vorzugsweise weisen die Teile 1 und 2 daher aufeinander Abgestimmte bzw. korrespondierend ausgeführte Seiten auf, die geeignet sind, mindestens ein Faser 3 mit mindestens einem Mittel 5 aufweisenden Abschnitt zwischen sich aufzunehmen. Hierzu weisen die entsprechenden Oberflächen der Teile 1 und 2 aufeinander abgestimmte Konturen bzw. Geometrien auf.

Fig. 2 und 3 zeigen eine schematische Draufsicht auf einen bevorzugten ersten Teil 1 eines erfindungsgemäßen Sensors zusammen mit einer optischen Faser 3 und vier Mitteln 5 bzw. 5a, 5b, 5c und 5d zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen, hier vorzugsweise

Faser-Bragg-Gittern. Der entsprechende zweite Teil 2 des Sensors ist nicht dargestellt. Da ein Mittel zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen bzw. Faser-Bragg-Gitter zwei Dehnungskomponenten erfassen kann und man im allgemeinen an insgesamt sechs unabhängigen Größen interessiert ist, sollte der Sensor mindestens drei Mittel zur Erfassung
5 von Deformationen und/oder Spannungen bzw. Faser-Bragg-Gitter umfassen. Weitere Mittel zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen bzw. Gitter, wie im Beispiel der Fig. 2 und 3 ein viertes, können die Präzision der Messung erhöhen. So kann bevorzugt mittels eines vierten Gitters eine Temperatur oder ein Temperaturgradient innerhalb der Struktur kompensiert werden. Für spezielle Anwendungen kann es aber auch erwünscht sein, auf die
10 Messung bestimmter Komponenten zu verzichten. In dem Fall wird der Sensor nur ein oder zwei Mittel zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen bzw. Gitter aufweisen.

Nachfolgend wird lediglich auf die bevorzugte Verwendung von Faser-Bragg-Gittern als Mittel zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen Bezug genommen. Es versteht
15 sich jedoch, dass auch andere geeignete Mittel bevorzugt verwendet werden.

Dem Fachmann wird dabei klar sein, dass die Faser-Bragg-Gitter bei Verwendung von drei Gittern so angeordnet sein müssen, dass Kraft- bzw. Moment-Komponenten in allen drei Raumrichtungen gemessen werden können. Vorteilhaft ist dafür zum Beispiel eine
20 Anordnung auf zwei zueinander senkrechten bzw. im Wesentlichen senkrechten Achsen, wie in Fig. 2 und 3 dargestellt. Im Falle von nur drei Gittern ist beispielsweise eine symmetrische Anordnung mit jeweils 120° zwischen den Gittern vorstellbar. Die Achse senkrecht zur Zeichenebene (Fig. 2, 3) muss dabei wie bereits ausgeführt nicht bedient werden, da jedes Gitter zwei Mess-Richtungen bereitstellt, wovon eine vorteilhafter Weise eben senkrecht zur
25 Zeichenebene weist. Vorzugsweise werden die Fasern bzw. die Mittel zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen aufweisenden Abschnitte der Faser(n) mit ihrer Längsachse in im Wesentlichen radialer Richtung zueinander ausgerichtet angeordnet. Vorzugsweise ist/sind die Faser(n) bzw. die Abschnitte im Wesentlichen in einer Ebene angeordnet.

30

Entsprechend der Anordnung der Faser-Bragg-Gitter bzw. der Mittel zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen sind vorzugsweise die jeweiligen Querdehnungsstrukturen, d.h. also z.B. der Kanten 6 gemäß dieser Anordnung in den beiden Teilen 1 und 2 vorgesehen. Bei der in Fig. 2 dargestellten bevorzugten Ausführungsform sind

dabei die Kanten 8b des ersten Teils 1 auf jeweils alternierenden Seiten der Faser-Abschnitte angebracht. Entsprechendes gilt auch für die Kanten 8a des zweiten Teils. Mit anderen Worten weisen die Querdehnungsstrukturen bevorzugt eine alternierende Symmetrie auf.

- 5 Eine weitere Ausführungsform der Kanten ist in Fig. 3 zu sehen. Die in Fig. 4 dargestellte entsprechende perspektivische Darstellung zeigt die dreidimensionale Struktur der Kanten 8b noch deutlicher.

- Es sollte sich von selbst verstehen, dass nicht nur die Anordnung der Gitter und/oder
10 Querdehnungsmittel, sondern auch die gesamte geometrische Ausgestaltung der in Fig. 2 und 3 abgebildeten Ausführungsformen beispielhaft aufzufassen ist. Es ist auch eine rechteckige, quadratische, dreieckige oder beliebige sonstige Grundstruktur vorstellbar. Ebenso lässt sich die Führung der optischen Faser 3 wunschgemäß anpassen, ohne von der Erfindung abzuweichen. Es ist auch eine Ausführungsform mit mehreren Fasern und/oder einer
15 dreidimensionalen Anordnung der Gitter bevorzugt.

- Als Faser können herkömmliche, handelsübliche optische Fasern verwendet werden. Je nach Anordnung kann es dabei vorteilhaft sein, wenn die verwendete Faser einen kleinen zulässigen Krümmungsradius aufweist. Ferner ist es zweckdienlich eine
20 polarisationserhaltende Faser zu verwenden, um die Auswertung des detektierten Signals zu erleichtern. Besonders geeignet sind Fasern, deren optische Eigenschaften sich unter Deformation bzw. Spannung stark verändern, zum Beispiel Polymerfaser oder auf Polymerbasis hergestellte Fasern sowie für Anwendungen mit hoher Temperatur insbesondere Saphirfasern.

- 25 In Fig. 5 ist ein bevorzugter fertig montierter erfindungsgemäßer Sensor gezeigt, bei dem der erste Teil 1 und der zweite Teil 2 die optische Faser 3 zumindest in den Abschnitten fest umschließen. In einer bevorzugten Ausführungsform sind die beiden Teile im wesentlichen nur über die optische Faser 3 bzw. das sie umgebende Verbindungs- oder
30 Befestigungsmaterial 7 miteinander verbunden, während die beiden Teile ansonsten mittels eines Spaltes 6, beispielsweise des in Fig. 1 oder Fig. 5 dargestellten, voneinander getrennt sind. Dadurch wird gewährleistet, dass sämtliche zwischen den beiden Teilen auftretenden Kräfte bzw. Momente auf die optische Faser 3 übertragen werden und dort zu entsprechenden Deformationen bzw. Spannungen führen.

Alternativ ist es aber auch möglich, dass die beiden Teile zusätzliche Verbindungselemente aufweisen, um etwa eine größere Stabilität zu erzielen. Diese Verbindungselemente sollten aber vorzugsweise elastisch sein, so dass zumindest ein Teil der auftretenden Kräfte bzw.

5 Momente trotz dieser Verbindungen auf die optische Faser übertragen wird.

In der bevorzugten Ausführungsform gemäß Fig. 2 und 3 weist Teil 1, und vorzugsweise entsprechend auch Teil 2 (nicht dargestellt), vier Querdehnungsstrukturen 8 auf, die vorzugsweise um jeweils 90° versetzt zueinander angeordnet sind und weiterhin bevorzugt in etwa in einer Ebene liegen. Somit liegen jeweils zwei Querdehnungsstrukturen 8 (8a, 8b) 10 beabstandet voneinander in die gleiche Richtung entlang der Faser orientiert. Vorzugsweise sind jeweils zwei der in die im Wesentlichen gleiche Richtung entlang der Faser orientierten Querdehnungsstrukturen 8 (8a, 8b) auf unterschiedlichen bzw. gegenüberliegenden Seiten der Faser angeordnet. Vorzugsweise sind die vier um jeweils 90° versetzten 15 Querdehnungsstrukturen 8 im oder gegen den Uhrzeigersinn gesehen abwechselnd auf jeweils der anderen Seite der Faser 3 angeordnet.

Die Außenseiten der Teile 1 und 2 weisen optional zusätzliche Befestigungselemente für die entsprechende Anwendung auf. So können beispielsweise Gewinde, Bohrungen, Zapfen, 20 Nuten, Flansche oder ähnliche Einrichtungen vorgesehen sein, um den erfindungsgemäßen Sensor mit weiteren Geräten oder Vorrichtungen zu verbinden oder ihn an diesen zu befestigen. Natürlich kann der Sensor wie oben beschrieben zusätzlich eine nicht dargestellte Lichtquelle und einen entsprechenden Detektor umfassen. Ferner kann eine Steuerungseinheit, etwa ein entsprechend programmierter PC, vorgesehen sein, der die 25 einzelnen Komponenten ansteuert und die detektierten Signale auswertet, d.h. aus dem gemessenen Spektrum die Kräfte bzw. Momente berechnet.

Fig. 6 zeigt eine perspektivische Ansicht eines ersten Teils einer weiteren bevorzugten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Sensors. Hier weist die zuvor beschriebene 30 Querdehnungsstruktur 8 Rippen oder Leisten 9 auf, mit jeweils einer Führungsbohrung bzw. -öffnung 10, in die die optische Faser 3 eingeführt werden kann. Fig. 7 stellt einen entsprechenden Sensor aus erstem und zweiten Teil in der Seitenansicht dar.

Hier ist besonders deutlich zu sehen, dass bevorzugt im Bereich der Rippe oder Leiste 9 ein Versatz bzw. eine Kante 8b vorgesehen ist. Ähnlich der zuvor diskutierten Ausführungsform weist der zweite Teil 2 des Sensors bevorzugt entsprechende Kanten 8a auf, die im Eingriff mit den Rippen 9 eine Querdehnungsstruktur bilden. Vorzugsweise entspricht die Ausbildung der Kanten 8a und 8b in dieser Bevorzugten Ausführungsform der der voranstehend beschriebenen Ausführungsformen, wobei der durch zwei entsprechende Kanten gebildete Raum bzw. Hohlraum durch die Rippe bzw. Leiste 9 zur Aufnahme der Faser 3 ausgefüllt ist.

Wie auch u.a. in Fig. 4 zu sehen, weist das Teil 1 vorzugsweise einen erhöhten Bereich 11 auf, der gegenüber einem vertieften bzw. zurückgesetzten Bereich 12 eine Kante 8b ausbildet. Vorzugsweise sind erhöhte 11 und diesen gegenüber vertiefte 12 Bereiche in etwa Kreisförmig alternierend angeordnet, so dass ein erhöhter Bereich 11 zusammen mit zwei vertieften Bereichen 12 zwei Kanten 8b ausbildet bzw. wobei ein vertiefter Bereich 12 zusammen mit zwei erhöhten Bereichen 11 zwei Kanten 8b ausbildet. Dieser Aufbau ist auch vorzugsweise in der Ausführungsform gemäß Fig. 1 bis 7 vorhanden, wie den Fig. zu entnehmen ist. Im Bereich der Kanten, also am Übergang von einem erhöhten 11 zu einem vertieften Bereich 12, ist in der Ausführungsform nach Fig. 6 bis 8 eine Rippe 9 ausgebildet. Dies ist auch der Detailansicht gemäß Fig. 8 zu entnehmen.

In einer bevorzugten Ausführungsform wird die Faser, die einen geringen Durchmesser von vorzugsweise etwa 70 bis 90 μm und bevorzugt etwa 80 μm hat, zunächst mit einem Kupfermantel von vorzugsweise etwa 40 bis 60 μm und bevorzugt 50 μm Dicke verкупfert. Anschließend wird die verкупferte Faser in die Spalte oder die gebohrten Führungslöcher eingefädelt, erhitzt und dann durch Zugeben von Lötzinn mit dem Führungsloch verlötet. Ein erfindungsgemäßer Sensor hat vorzugsweise einen Durchmesser von etwa 10 bis 30 mm und bevorzugt von etwa 20 mm.

Der erfindungsgemäße Sensor hat mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Sensoren. Zum einen lässt er sich relativ einfach und kostengünstig mit bereits bekannten Standardverfahren herstellen. Seine Konstruktion ist im Vergleich zu herkömmlichen Sensoren einfach und robust. So lässt er sich beispielsweise deutlich steifer ausgestalten als bereits bekannte Sensoren. Dennoch ermöglicht er Messungen von großer Präzision. Ein besonderer Vorteil ist seine kleine Größe und/oder flächige Ausführung: Da die einzelnen Sensorelemente in einer Ebene angeordnet sein und gleichzeitig relativ dünn ausgeführt werden können, wird ein Sensor bereitgestellt, der in einer Dimension deutlich reduziert

Ausmaße gegenüber üblichen Sensoren besitzt. Dennoch kann der erfindungsgemäße Sensor Kräfte und Momente senkrecht zu seiner flächigen Form detektieren. Eine deutliche Erstreckung der räumlichen Anordnung in Richtung der zu messenden Kraft ist insbesondere nicht erforderlich. Damit ist der erfindungsgemäße Sensor flexibel einsetzbar und für

5 spezielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Miniaturisierung geeignet.

Ansprüche

5

1. Kraft-Momenten-Sensor zum Messen von mindestens einer Kraft und/oder einem Moment mit einem ersten Teil (1), einem zweiten Teil (2) und einer dazwischen angeordneten optischen Faser (3) mit einer Längsachse, wobei die Faser (3) an
10 mindestens einem Abschnitt ein Mittel (5) zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen der Faser (3) transversal zu deren Längsachse aufweist.
2. Sensor gemäß Anspruch 1, wobei das Mittel (5) zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen der Faser (3) dazu geeignet ist, aufeinander orthogonale Kräfte
15 oder Momente transversal zur Längsachse der Faser (3) unabhängig voneinander zu messen.
3. Sensor gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei das Mittel (5) zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen der Faser (3) ein Faser-Bragg-Gitter aufweist.
20
4. Sensor gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der Abschnitt, der das Mittel (5) zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen aufweist, zumindest teilweise mit dem ersten und zweiten Teil (1, 2) derart mechanisch verbunden ist, dass auf den ersten und/oder zweiten Teil (1, 2) des Sensors wirkende Kräfte oder
25 Momente in dem Abschnitt der Faser (3) zu messbaren Deformationen transversal zur Längsachse der Faser (3) führen.
5. Sensor gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die optische Faser (3) an mindestens einem weiteren Abschnitt ein Mittel (5) zur Erfassung von Deformationen
30 und/oder Spannungen der Faser (3) transversal zu deren Längsachse aufweist.
6. Sensor gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die optische Faser (3) an vorzugsweise zwei, drei, vier oder mehr Abschnitten ein Mittel (5) zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen der Faser (3) transversal zu deren Längsachse
35 aufweist.

7. Sensor gemäß Anspruch 5 oder 6, wobei mindestens zwei der Faser-Abschnitte so angeordnet sind, dass deren Längsachsen einen Winkel von mindestens 60° einschließen.
- 5 8. Sensor gemäß Anspruch 7, wobei mindestens zwei der Faser-Abschnitte so angeordnet sind, dass deren Längsachsen orthogonal zueinander sind.
9. Sensor gemäß einem der Ansprüche 5 bis 8, wobei die Faser-Abschnitte so angeordnet sind, dass deren Längsachsen in einer Ebene liegen.
- 10 10. Sensor gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die optische Faser (3) polarisationserhaltend ist.
11. Sensor gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der Sensor ferner eine
15 Lichtquelle und einen optischen Detektor umfasst.
12. Sensor gemäß einem der Ansprüche 5 bis 11, wobei die Mittel (5) zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen dazu geeignet sind, Signale unterschiedlicher Signatur zu erzeugen.
- 20 13. Sensor gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, wobei der erste und/oder zweite Teil im Bereich des/der Abschnitte(s), der/die das/die Mittel (5) zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen aufweist, eine Querdehnungsstruktur (8) aufweist, die dazu geeignet ist, dass auf den ersten und/oder zweiten Teil (1, 2) des
25 Sensors wirkende Kräfte und/oder Momente in dem Abschnitt der Faser (3) zu messbaren Deformationen transversal zur Längsachse der Faser (3) führen.
14. Sensor gemäß Anspruch 13, wobei die Querdehnungsstruktur (8) einen Versatz aufweist.
- 30 15. Sensor gemäß Anspruch 13 oder 14, wobei die Querdehnungsstrukturen (8) auf alternierenden Seiten der Abschnitte angebracht sind und/oder eine alternierende Symmetrie aufweisen.

16. Sensor gemäß einem der Ansprüche 13 bis 15, wobei die Querdehnungsstrukturen (8) Rippen (9) aufweisen.

17. Verfahren zum Messen von Kräften und/oder Momenten mit den folgenden Schritten:

- 5 a) Bereitstellen einer Faser (3) mit mindestens einem Mittel (5) zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen der Faser (3) transversal zu einer Längsachse der Faser (3);
- b) Einleiten von Licht in die Faser(3);
- c) Einwirken einer Kraft und/oder eines Moments auf die Faser (3), wobei
10 mindestens eine Komponente der Kraft und/oder des Moments senkrecht zur Längsachse der Faser (3) wirkt;
- d) Detektieren des in der Faser (3) reflektierten Lichts; und
- e) Analysieren des detektierten Spektrums.

15 18. Verfahren gemäß Anspruch 17, wobei das Mittel (5) zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen der Faser (3) ein Faser-Bragg-Gitter aufweist.

 19. Verfahren gemäß Anspruch 17 oder 18, wobei aufeinander orthogonale Kräfte oder Momente transversal zur Längsachse der Faser (3) unabhängig voneinander gemessen
20 werden können.

 20. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 17 bis 19, wobei durch Anordnen mehrerer Mittel (5) zur Erfassung von Deformationen und/oder Spannungen in einer Ebene drei
im Wesentlichen senkrecht aufeinander stehende Kraft- und/oder Moment-
25 komponenten gemessen werden können.

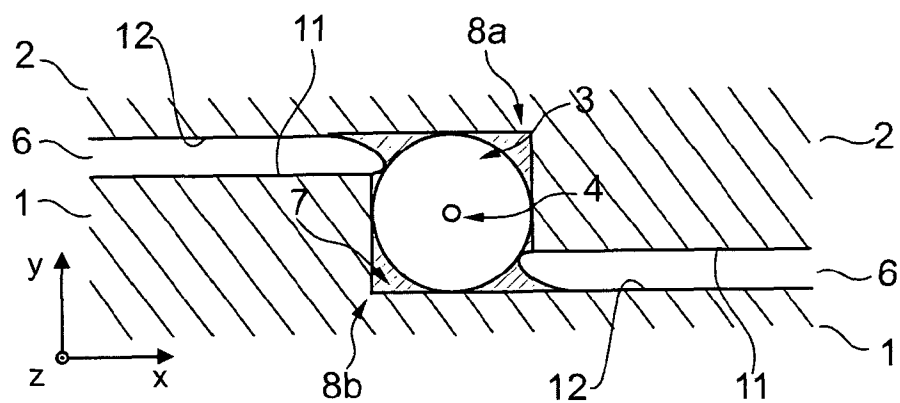


Fig.1

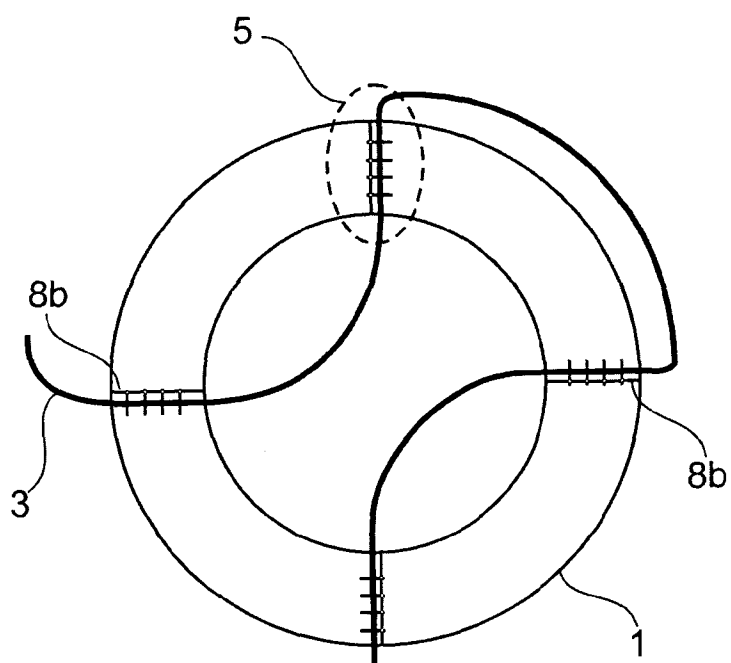


Fig.2

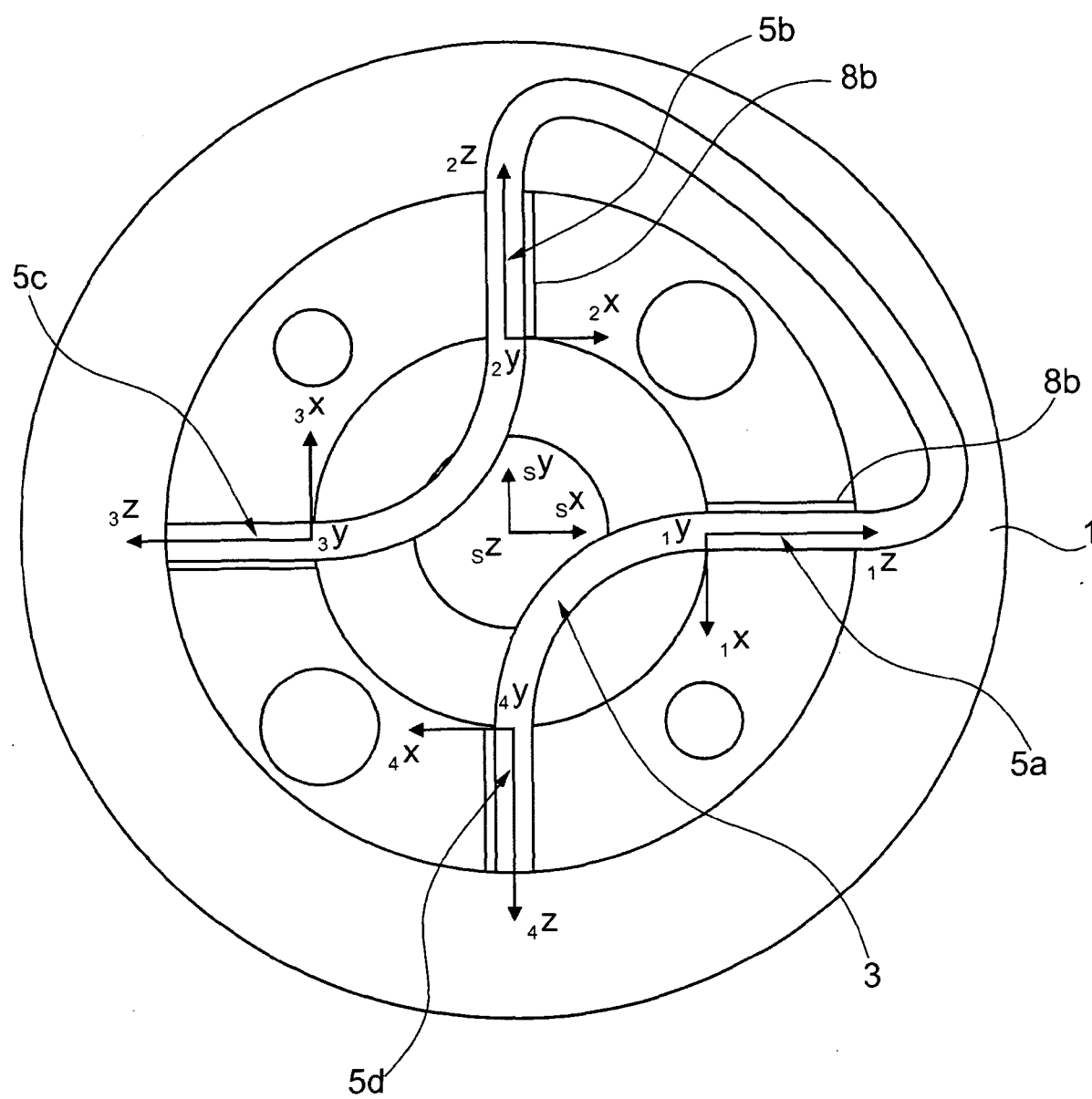


Fig.3

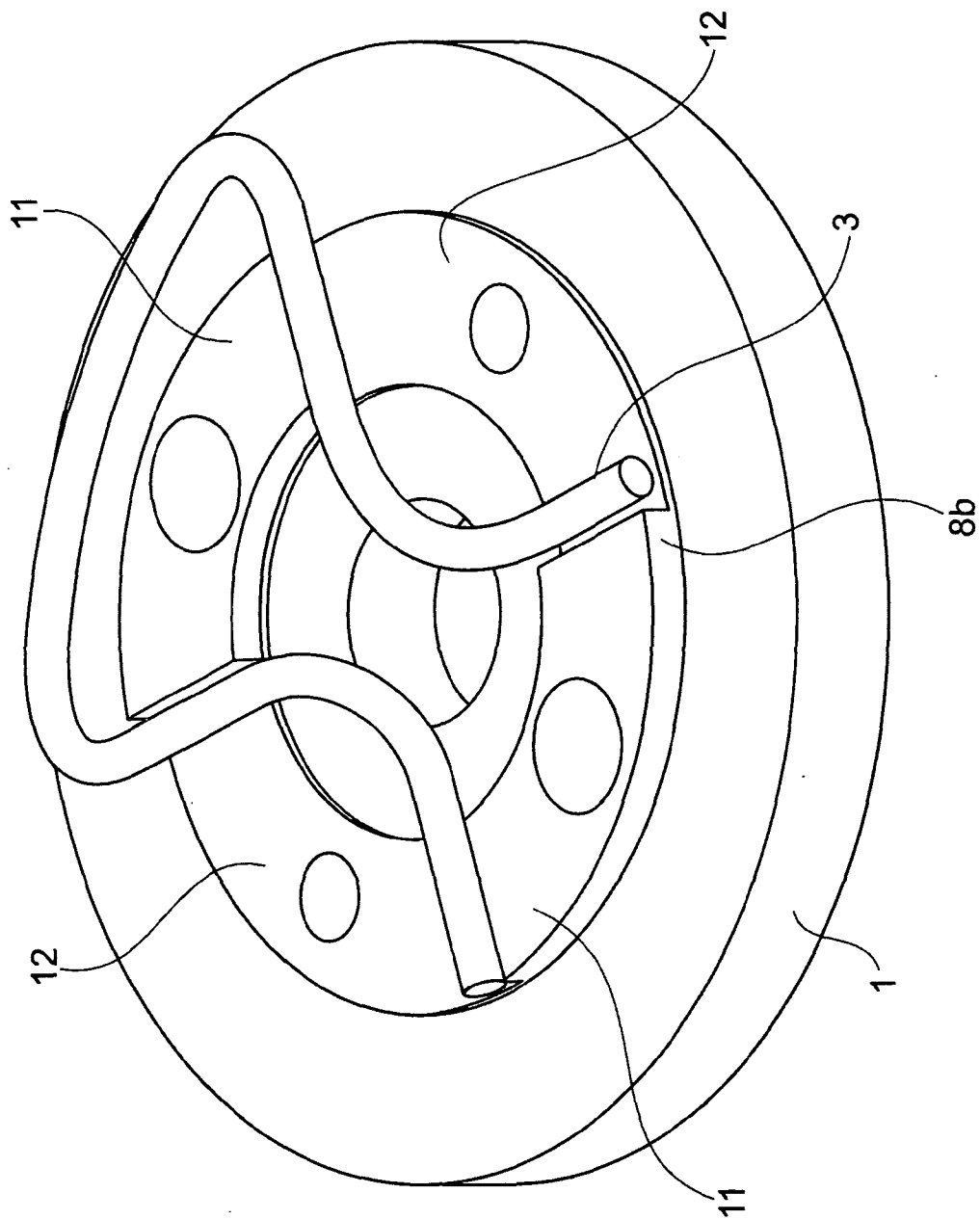


Fig.4

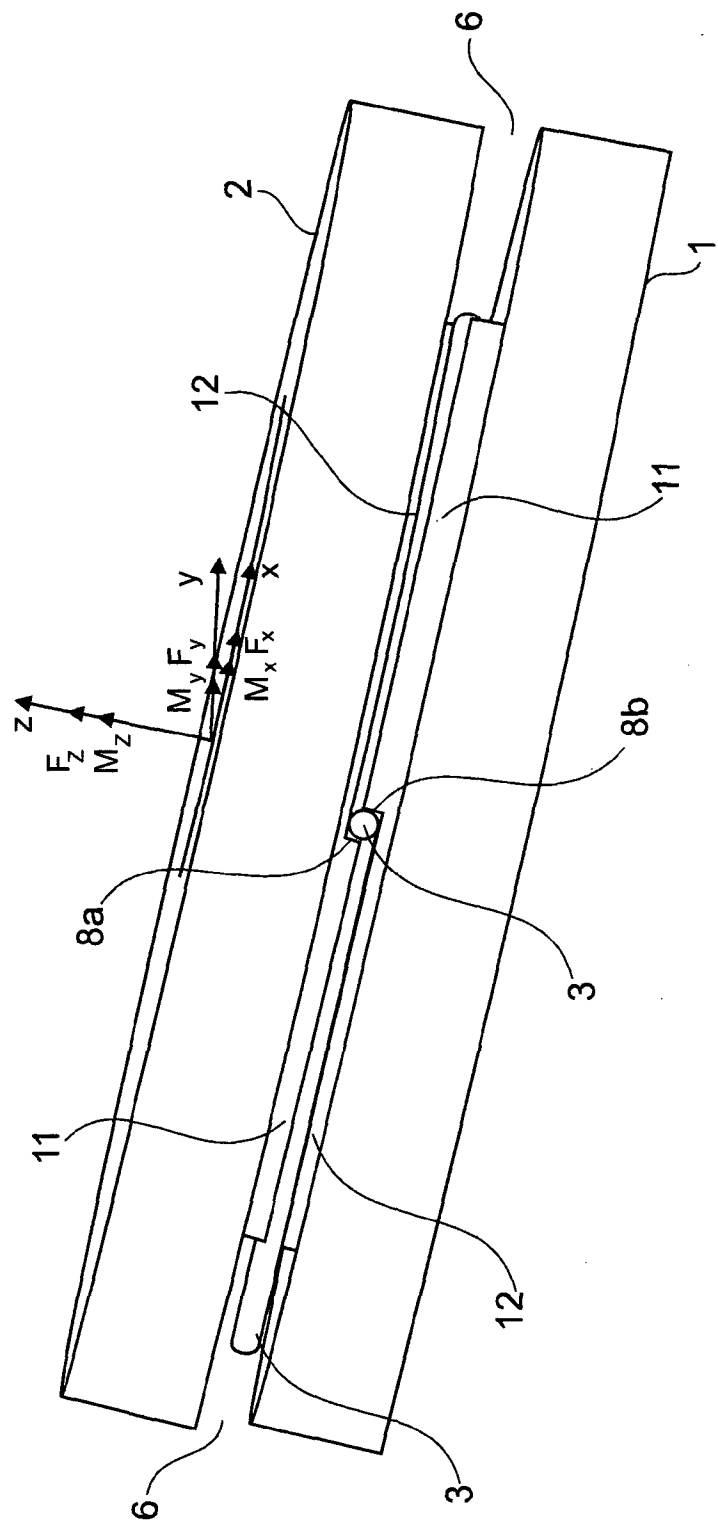


Fig.5

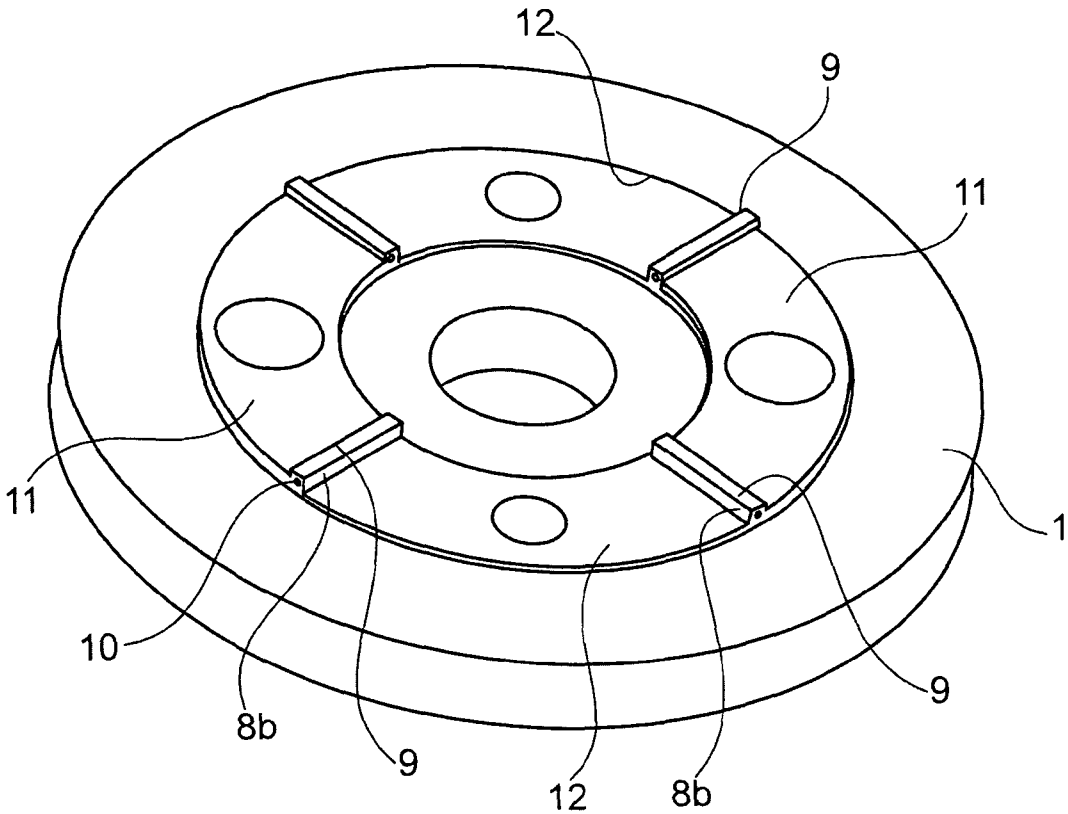


Fig.6

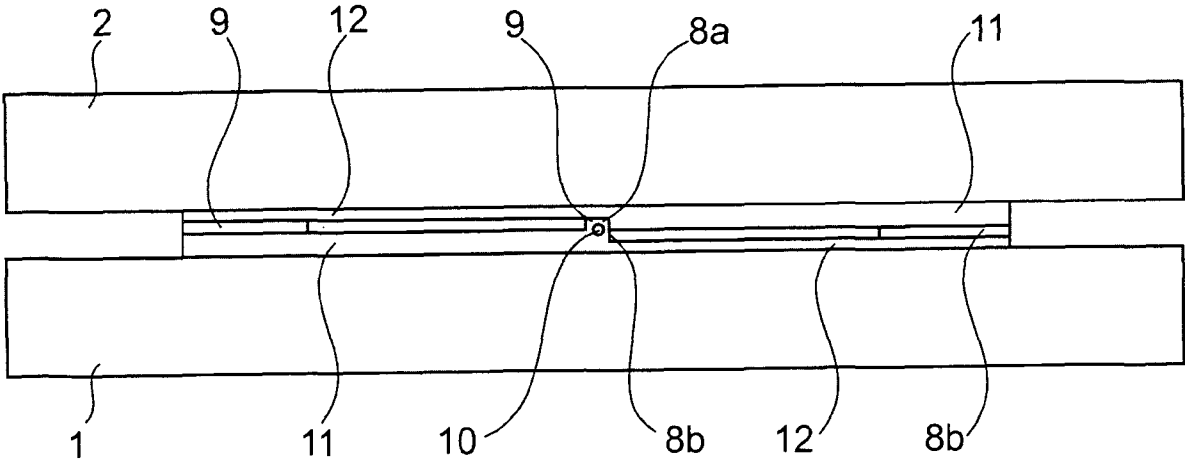


Fig.7

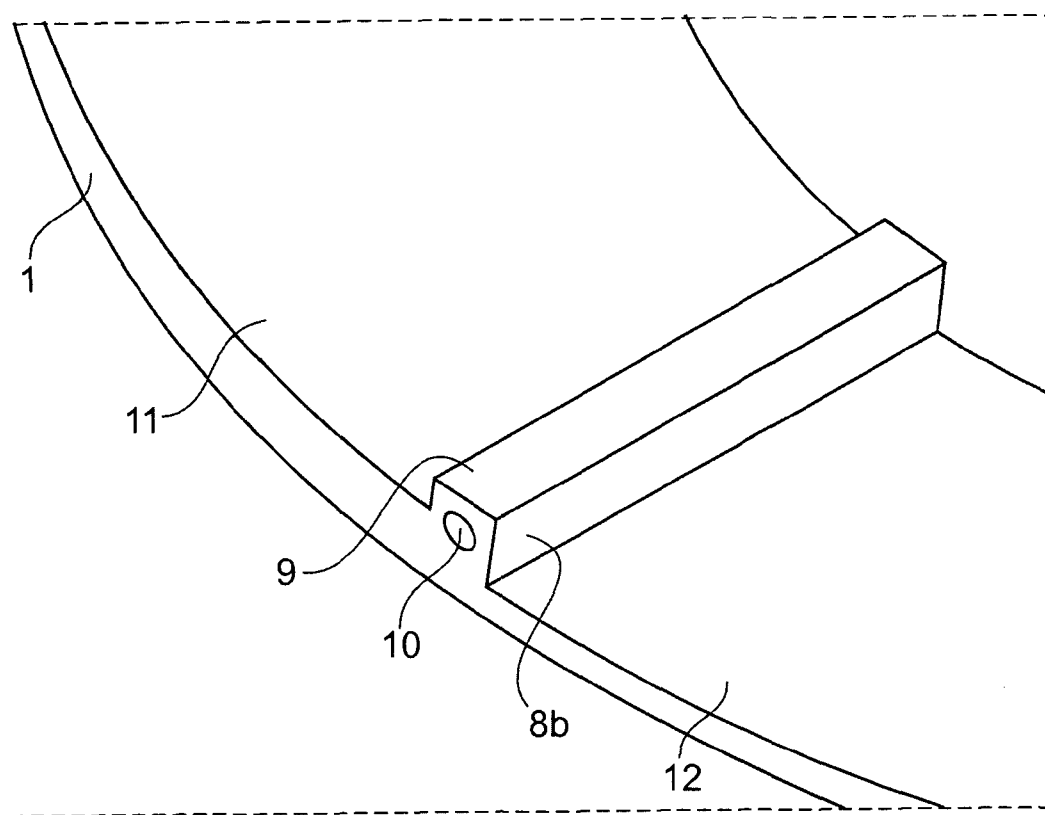


Fig. 8

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2008/009318

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 INV. G01L1/24 G01L5/16

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
 G01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	US 2006/104561 A1 (IVTSENKOV GENNADII [CA]) 18 May 2006 (2006-05-18) paragraphs [0016], [0047] - [0049]; figures 4,5	1,4,10, 11,13-17 2,3,5-9, 12,18-20
X A	EP 1 726 473 A (SIEMENS AG [DE]) 29 November 2006 (2006-11-29) paragraphs [0034], [0035]; figure 2	1,3,5,6, 9,11-15, 17,18 2,4,7,8, 10,16, 19,20
A	EP-1 403 628 A (JAPAN ELECTRONICS INDUSTRY LTD [JP]) 31 March 2004 (2004-03-31) paragraph [0087]; figure 11 ----- -/--	1-20

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

10 März 2009

Date of mailing of the international search report

20/03/2009

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040.
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Debesset, Sébastien

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2008/009318

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 00/28294 A (EUROP COMMUNITY REPRESENTED BY [LU]; CROSS RUPERT EDWARD BLOUNT [GB];) 18 May 2000 (2000-05-18) abstract; figures 1-5 -----	1-20
A	US 2007/051187 A1 (MCDEARMON GRAHAM [US]) 8 March 2007 (2007-03-08) claim 7 -----	1-20

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2008/009318

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2006104561 A1	18-05-2006	NONE	
EP 1726473 A	29-11-2006	AT 420788 T DE 102005024201 A1	15-01-2009 30-11-2006
EP 1403628 A	31-03-2004	NONE	
WO 0028294 A	18-05-2000	AT 252725 T CA 2336193 A1 DE 69912301 D1 DE 69912301 T2 DK 1129327 T3 EP 1129327 A1 ES 2209522 T3 JP 3648454 B2 JP 2002529728 T NO 20006354 A PT 1129327 T US 6586722 B1	15-11-2003 18-05-2000 27-11-2003 29-07-2004 01-03-2004 05-09-2001 16-06-2004 18-05-2005 10-09-2002 23-02-2001 31-03-2004 01-07-2003
US 2007051187 A1	08-03-2007	CN 101292090 A	22-10-2008

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 INV. G01L1/24 G01L5/16

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
 G01L

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X A	US 2006/104561 A1 (IVTSENKOV GENNADII [CA]) 18. Mai 2006 (2006-05-18) Absätze [0016], [0047] - [0049]; Abbildungen 4,5	1,4,10, 11,13-17 2,3,5-9, 12,18-20
X A	EP 1 726 473 A (SIEMENS AG [DE]) 29. November 2006 (2006-11-29) Absätze [0034], [0035]; Abbildung 2	1,3,5,6, 9,11-15, 17,18 2,4,7,8, 10,16, 19,20
A	EP 1 403 628 A (JAPAN ELECTRONICS INDUSTRY LTD [JP]) 31. März 2004 (2004-03-31) Absatz [0087]; Abbildung 11 ----- -/--	1-20

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

10. März 2009

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

20/03/2009

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Debesset, Sébastien

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 00/28294 A (EUROP COMMUNITY REPRESENTED BY [LU]; CROSS RUPERT EDWARD BLOUNT [GB];) 18. Mai 2000 (2000-05-18) Zusammenfassung; Abbildungen 1-5 -----	1-20
A	US 2007/051187 A1 (MCDEARMON GRAHAM [US]) 8. März 2007 (2007-03-08) Anspruch 7 -----	1-20

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2008/009318

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 2006104561	A1	18-05-2006	KEINE		
EP 1726473	A	29-11-2006	AT	420788 T	15-01-2009
			DE	102005024201 A1	30-11-2006
EP 1403628	A	31-03-2004	KEINE		
WO 0028294	A	18-05-2000	AT	252725 T	15-11-2003
			CA	2336193 A1	18-05-2000
			DE	69912301 D1	27-11-2003
			DE	69912301 T2	29-07-2004
			DK	1129327 T3	01-03-2004
			EP	1129327 A1	05-09-2001
			ES	2209522 T3	16-06-2004
			JP	3648454 B2	18-05-2005
			JP	2002529728 T	10-09-2002
			NO	20006354 A	23-02-2001
			PT	1129327 T	31-03-2004
			US	6586722 B1	01-07-2003
US 2007051187	A1	08-03-2007	CN	101292090 A	22-10-2008